PEST AVAILABLE COPY

COT AVAILABLE COPY

(7)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-183539

(43)Date of publication of application: 06.07.2001

(51)Int.Cl.

G02B 6/122

G02B 6/12

(21)Application number: 11-369143

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

27.12.1999

(72)Inventor:

ICHIKAWA HIROICHI

IDO TATSUMI

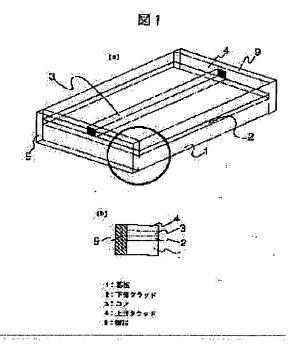
NAGARA TAKAMITSU KOIZUMI MARI **KUWABARA AKIRA**

(54) ORGANIC OPTICAL WAVEGUIDE, OPTICAL MODULE, AND OPTICAL INTEGRATED CIRCUIT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the reliability of an optical waveguide which has a large thermal expansion coefficient difference between the insulating film and substrate 1 forming the organic optical waveguide.

SOLUTION: A resin 9 is brought into contact with the substrate, a lower clad 2, a core 3, and an upper clad 4, respectively.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

05.04.2005

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

6/122

6/12

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-183539

(P2001-183539A)

(43)公開日 平成13年7月6日(2001.7.6)

(51) Int.Cl.7 G 0 2 B 識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G 0 2 B 6/12

2H047 Α

N

審査請求 未請求 請求項の数27 OL (全 13 頁)

(21)出願番号

特願平11-369143

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

(22)出願日

平成11年12月27日(1999.12.27)

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 市川 ▲博▼一

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 井戸 立身

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(74)代理人 100075096

弁理士 作田 康夫

最終頁に続く

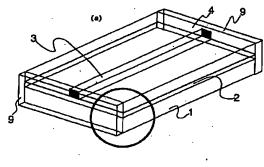
(54) 【発明の名称】 有機光導波路および光モジュールおよび光集積回路

(57) 【要約】

【課題】有機光導波路を形成する絶縁膜と基板1との熱 膨張係数差が大きい光導波路の信頼性を向上する。

【解決手段】樹脂9が基板1と下部クラッド2とコア3 と上部クラッド4の各々に接する構造をとらせる。

図 1





【特許請求の範囲】

【請求項1】有機光導波路が、下から順に下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が 2.5×10^{-5} ($/ \mathbb{C}$) 以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が 10μ m以上であり、さらに樹脂が基板、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項2】有機光導波路が、下から順に下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が1.2×10⁻⁵ (/℃)以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が20μm以上であり、さらに樹脂が基板、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項3】有機光導波路が、下から順に下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が 0.6×10^{-5} ($/\mathbb{C}$) 以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が 40μ m以上であり、さらに樹脂が基板、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項4】有機光導波路が、下から順に中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層 30 して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が 2. 5×10^{-5} ($/ \mathbb{C}$) 以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が 10μ m以上であり、さらに樹脂が基板、中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路

【請求項5】有機光導波路が、下から順に中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が 1.2×10^{-5} ($/\infty$)以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が 20μ m以上であり、さらに樹脂が基板、中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路

【請求項6】有機光導波路が、下から順に中間層、下部 クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層 50 して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が 0.6×10^{-5} ($/\mathbb{C}$) 以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が 40μ m以上であり、さらに樹脂が基板、中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項 7 】有機光導波路が、下から順に第 1 の中間 10 層、第 2 の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が 2.5×10^{-5} ($/\mathbb{C}$) 以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が 10 μ m以上であり、さらに樹脂が基板、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項8】有機光導波路が、下から順に第1の中間層、第2の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が1.2×10 $^{-5}$ (/C)以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が20 μ m以上であり、さらに樹脂が基板、第1の中間層、第2の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項9】有機光導波路が、下から順に第1の中間層、第2の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が 0.6×10^{-5} ($/\mathbb{C}$) 以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が40 μ m以上であり、さらに樹脂が基板、第1の中間層、第2の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項10】有機光導波路が、下から順に第1の中間層、第2の中間層、第3の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が2. 5×10^{-5} ($/ \circ$) 以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が10 μ m以上であり、さらに樹脂が基板、第1の中間層、第2の中間層、第3の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

60 【請求項11】有機光導波路が、下から順に第1の中間

層、第2の中間層、第3の中間層、下部クラッド、コ ア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成され たものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構 成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大 きく、その差が 1.2×10^{-5} ($/\mathbb{C}$) 以上であり、さ ちに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁 膜の膜厚が20μm以上であり、さらに樹脂が基板、第 1の中間層、第2の中間層、第3の中間層、下部クラッ ド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つこと を特徴とする有機光導波路。

【請求項12】有機光導波路が、下から順に第1の中間 層、第2の中間層、第3の中間層、下部クラッド、コ ア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成され たものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構 成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大 きく、その差が 0.6×10^{-5} ($/\mathbb{C}$) 以上であり、さ らに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁 膜の膜厚が40μm以上であり、さらに樹脂が基板、第 1の中間層、第2の中間層、第3の中間層、下部クラッ ド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つこと を特徴とする有機光導波路。

【請求項13】有機光導波路を搭載しており、樹脂封止 されている光モジュールにおいて、有機光導波路が下か ら順に下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基 板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、 コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基 板の熱膨張係数よりも大きく、その差が 2.5×10^{-5} (/℃) 以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部 クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が10μm以上であ り、さらに樹脂封止に用いられる樹脂が有機光導波路の 端面に入り込み基板、下部クラッド、コア、上部クラッ ドの全てに接する構造を持つことを特徴とする光モジュ

【請求項14】有機光導波路を搭載しており樹脂封止さ れている光モジュールにおいて、有機光導波路が下から 順に下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板 上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コ ア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板 の熱膨張係数よりも大きく、その差が1.2×10 -5 (╱℃) 以上であり、さらに下部クラッド、コア、上 部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が20μm以上であ り、さらに樹脂封止に用いられる樹脂が有機光導波路の 端面に入り込み基板、下部クラッド、コア、上部クラッ ドの全てに接する構造を持つことを特徴とする光モジュ

【請求項15】有機光導波路を搭載しており樹脂封止さ れている光モジュールにおいて、有機光導波路が下から 順に下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板 上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コ ア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板 50 きく、その差が $2.5 imes 10^{-5}$ (\nearrow C) 以上であり、さ

の熱膨張係数よりも大きく、その差が 0. 6×10 -5 (/℃) 以上であり、さらに下部クラッド、コア、上 部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が40μm以上であ り、さらに樹脂封止に用いられる樹脂が有機光導波路の 端面に入り込み基板、下部クラッド、コア、上部クラッ ドの全てに接する構造を持つことを特徴とする光モジュ ール。

【請求項16】有機光導波路を搭載しており樹脂封止さ れている光モジュールにおいて、有機光導波路が下から 順に中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれ ぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラ ッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係 数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が2.5× 10-5 (/ ℃) 以上であり、さらに下部クラッド、コ ア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が10μm以 上であり、さらに樹脂封止に用いられる樹脂が有機光導 波路の端面に入り込み基板、中間層、下部クラッド、コ ア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴 とする光モジュール。

【請求項17】有機光導波路を搭載しており樹脂封止さ れている光モジュールにおいて、有機光導波路が下から 順に中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれ ぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラ ッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係 数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が1.2× 10-5 (/℃) 以上であり、さらに下部クラッド、コ ア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が20μm以 上であり、さらに樹脂封止に用いられる樹脂が有機光導 波路の端面に入り込み基板、中間層、下部クラッド、コ ア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴 とする光モジュール。

【請求項18】有機光導波路を搭載しており樹脂封止さ れている光モジュールにおいて、有機光導波路が下から 順に中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれ ぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラ ッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係 数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が 0. 6× 10-5 (/℃) 以上であり、さらに下部クラッド、コ ア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が 40μm以 上であり、さらに樹脂封止に用いられる樹脂が有機光導 波路の端面に入り込み基板、中間層、下部クラッド、コ ア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴 とする光モジュール。

【請求項19】有機光導波路を搭載しており樹脂封止さ れている光モジュールにおいて、有機光導波路が下から 順に第1の中間層、第2の中間層、下部クラッド、コ ア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成され たものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構 成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大

らに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁 膜の膜厚が10μm以上であり、さらに樹脂封止に用い られる樹脂が有機光導波路の端面に入り込み基板、第1 の中間層、第2の中間層、下部クラッド、コア、上部ク ラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする光モ ジュール。

【請求項20】有機光導波路を搭載しており樹脂封止さ れている光モジュールにおいて、有機光導波路が下から 順に第1の中間層、第2の中間層、下部クラッド、コ ア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成され たものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構 成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大 きく、その差が1. 2×10⁻⁵ (/℃) 以上であり、さ ちに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁 膜の膜厚が20μm以上であり、さらに樹脂封止に用い られる樹脂が有機光導波路の端面に入り込み基板、第1 の中間層、第2の中間層、下部クラッド、コア、上部ク ラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする光モ ジュール。

【請求項21】有機光導波路を搭載しており樹脂封止さ れている光モジュールにおいて、有機光導波路が下から 順に第1の中間層、第2の中間層、下部クラッド、コ ア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成され たものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構 成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大 きく、その差が 0.6×10^{-5} ($/ \circ c$) 以上であり、さ らに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁 膜の膜厚が40μm以上であり、さらに樹脂封止に用い られる樹脂が有機光導波路の端面に入り込み基板、第1 の中間層、第2の中間層、下部クラッド、コア、上部ク ラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする光モ ジュール。

【請求項22】有機光導波路を搭載しており樹脂封止さ れている光モジュールにおいて、有機光導波路が下から 順に第1の中間層、第2の中間層、第3の中間層、下部 クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層 して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部 クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張 係数よりも大きく、その差が2.5×10⁻⁵(∕℃)以 上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを 構成する絶縁膜の膜厚が10μm以上であり、さらに樹 脂封止に用いられる樹脂が有機光導波路の端面に入り込 み基板、第1の中間層、第2の中間層、第3の中間層、 下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造 を持つことを特徴とする光モジュール。

【請求項23】有機光導波路を搭載しており樹脂封止さ れている光モジュールにおいて、有機光導波路が下から 順に第1の中間層、第2の中間層、第3の中間層、下部 クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層 して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部 50 波路を構成する絶縁膜とシリコン基板 1 とを接着性を向

クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張 係数よりも大きく、その差が1.2×10⁻⁵(/℃)以 上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを 構成する絶縁膜の膜厚が20μm以上であり、さらに樹 脂封止に用いられる樹脂が有機光導波路の端面に入り込 み基板、第1の中間層、第2の中間層、第3の中間層、 下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造 を持つことを特徴とする光モジュール。

【請求項24】有機光導波路を搭載しており樹脂封止さ れている光モジュールにおいて、有機光導波路が下から 順に第1の中間層、第2の中間層、第3の中間層、下部 クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層 して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部 クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張 係数よりも大きく、その差が O. 6×10⁻⁵ (/℃) 以 上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを 構成する絶縁膜の膜厚が40μm以上であり、さらに樹 脂封止に用いられる樹脂が有機光導波路の端面に入り込 み基板、第1の中間層、第2の中間層、第3の中間層、 下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造 を持つことを特徴とする光モジュール。

【請求項25】下部クラッド、コア、上部クラッドを構 成する絶縁膜がポリイミドであることを特徴とする請求 項1から請求項12までのいずれか記載の有機光導波

【請求項26】有機光導波路の下部クラッド、コア、上 部クラッドを構成する絶縁膜がポリイミドであることを 特徴とする請求項13から請求項24までのいずれか記 載の光モジュール。

【請求項27】請求項1から請求項12までのいずれか 記載の有機光導波路を有することを特徴とする光集積回

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機光導波路、有機 光導波路を搭載した光モジュール、有機光導波路を搭載 した光集積回路に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、光導波路およびそれを用いた光モ ジュールの研究が行われ、光部品の小型化・低コスト化 が進められている。光導波路のなかで、有機光導波路は 作製が容易で量産性に優れ、低コスト化が期待できる。 有機光導波路およびそれを用いた光モジュールの従来技 術として、特開平4-9807号公報、特開平9-21 9020号公報、特開平11-133254号公報、W 098137445号公報などが知られている。

【0003】図2に、上記W098137445号公報 に記載されている従来の有機光導波路の構造を示す。こ の有機光導波路は、まずシリコンの基板1上に有機光導

上させるための接着層10を塗布し、ついで下部クラッド2となるポリイミドの前駆体(ポリアミド酸)を塗布し、ベーキングによりイミド化して下部クラッド2を形成し、その上にコア3となるポリイミドの前駆体を塗布・ベーキングし、フォトリソグラフィーとドライエッチによりコア3を形成し、さらにその上に上部クラッド4となるポリイミドの前駆体を塗布・ベーキングし、上部クラッド4を形成することで作製されている。ここで、コア3の屈折率は下部クラッド2と上部クラッド4の屈折率よりも大きくなるようにポリイミドの前駆体が選ば 10れる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、有機光導波路は低コスト化が期待できるが、有機光導波路端面部で起こるポリイミド膜の膜剥離が有機光導波路の劣化原因の一つであることがわかった。

【0005】図3はポリイミド膜の剥離幅と、図2に示した構造を持つ光導波路端面部の損失との相関を測定した結果を示す図である。この測定は、温度121℃、湿度100%の加速劣化試験を500時間印加した有機光 20 導波路の入・出力端面を、各々2mmずつ切断し、上記切断前の光損失と切断後の光損失との差をとることにより、光導波路端面部の損失を求めたものである。従来例として図2に示した有機光導波路では、基板1と下部クラッド2との間に接着層10を設けて基板1とポリイミド膜との接着性を向上させているが、これでも接着性は不十分であり、膜剥離が発生する。図3によれば、膜剥離が進行するにつれて光導波路端面部の損失が増加することがわかる。

【0006】この膜剥離は、ポリイミド膜の熱膨張係数 30 がシリコン基板1の熱膨張係数よりも大きいために発生する。ポリイミドを用いて有機光導波路を作製する際、イミド化のためのベーキングを行うが、ベーク温度から室温に戻る過程で、熱膨張係数の違いに起因する引っぱり性の応力がポリイミド膜からシリコン基板1に作用する。このような熱膨張係数の違いによる引っぱり性の応力がポリイミド膜の剥離を発生させる主な要因である。【0007】なお、この引っぱり性の応力は、ポリイミド膜とシリコン基板1との熱膨張係数差と、ポリイミド

ド膜とシリコン基板 1 との熱膨張係数差と、ポリイミド膜の膜厚との積に比例する。ポリイミド膜とシリコン基 40板 1 の熱膨張係数はそれぞれ 4.0 × 10 $^{-5}$ ($/^{\circ}$)と 3.0 × 10 $^{-6}$ ($/^{\circ}$)であるため、その差は約 2.5 × 10 $^{-5}$ ($/^{\circ}$)である。図 3 のテストを行った有機光導波路におけるポリイミド膜の膜厚は 2 5 μ mである。さらに図 2 に示した光導波路は基板 1 と下部クラッド 2 との間に接着層 1 0を設けて膜剥離が発生しにくい構造がとられている。したがって基板 1 と下部クラッド 2 との間に接着層 1 0を設けても熱膨張係数差が 2.5 × 10 $^{-5}$ ($/^{\circ}$)に達し、さらにポリイミド膜の膜厚が 2 5 μ m以上で、図 3 に示した膜剥離が発生し損失増加がお 50

こる。

【0008】図3はポリイミド膜と基板1との間に接着層10を設けた有機光導波路について示しているが、もし基板1と下部クラッド2との間に接着層10がない場合は熱膨張係数差が2. 5×10^{-5} ($/ \odot$) に達したとき、ポリイミド膜の膜厚が $10 \mu m$ 以上で膜剥離が発生し、損失増加が起こる。

【0009】単一モードのみを伝搬させるように光導波路を設計すると、光導波路を構成するポリイミドの膜厚は 10μ m程度であるが、マルチモードを伝搬させるように光導波路を設計すると、コア3の面積が4倍、16倍となるために、下部クラッド2と上部クラッド3の高さも2倍、4倍となる。すなわち、マルチモードを伝搬させるように光導波路を設計すると、ポリイミド膜厚が2倍、4倍になる。

【0010】引っぱり性の応力は熱膨張係数差とポリイミド膜の膜厚との積に比例するため、ポリイミド膜の膜厚が 2 倍の 2 0 μ mの場合には、熱膨張係数差が半分の 1. 2×10^{-5} ($/ \circ$ C) で図3に示した程度の膜剥離が発生し損失増加がおこる。さらにポリイミド膜の膜厚が 4 倍の 4 0 μ mの場合には、熱膨張係数差が 4 分の 1 の 0. 6×10^{-5} ($/ \circ$ C) で図3に示した程度の膜剥離が発生し損失増加がおこる。

【0011】なお、光導波路端面部で起こる膜剥離は、ポリイミド膜を用いて作製した有機光導波路に限ったことではなく、有機光導波路を形成する絶縁膜と基板1との熱膨張係数差と、有機光導波路を構成する絶縁膜との積が上記の値に達した場合に起こる。また図3はポリイミド膜と基板1との間に1層の接着層10を設けた有機光導波路について示しているが、接着層10を多層構造にした場合でも膜剥離が発生する。

【0012】本発明の目的は、有機光導波路の信頼性を 向上するために、光導波路端面部で起こる、上述のよう なポリイミド膜の剥離を防止することにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】有機光導波路の端面を樹脂で封止することにより、樹脂が光導波路を形成する絶縁膜と基板 1 とを接着し膜剥離を防止することができる。特に図 3 に示したように熱膨張係数差が 2 . 5×1 0^{-5} ($/ \mathbb{C}$) に達し、さらに有機光導波路を構成するの膜厚が 1 0 μ m以上の場合、膜剥離が発生し損失増加がおこる。

【0014】これに基づき、本発明では以下の有機光導 波路の構造をとることにより、上記課題を解決する。す なわち、有機光導波路が下から順に下部クラッド、コ ア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成され たものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構 成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大 きく、その差が2.5×10⁻⁵ (/℃)以上であり、さ 50 らに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁

膜の膜厚が10μm以上であり、さらに樹脂が基板、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【0015】一方、膜剥離の原因である引っぱり性応力は、ポリイミド膜とシリコン基板1との熱膨張係数差と、ポリイミド膜の膜厚との積に比例する。このため有機光導波路を構成する膜の膜厚が大きければ、熱膨張係数差が小さくとも膜剥離が発生し、損失増加が起こる。【0016】例えば有機光導波路を構成する膜の膜厚が20 μ m以上の場合、熱膨張係数差は1.2×10-5($/\infty$)で膜剥離が発生し、膜厚が40 μ m以上の場合、熱膨張係数差は0.6×10-5($/\infty$)で膜剥離が発生する。これらの場合にも樹脂が光導波路を形成する絶縁膜と基板1とに接する構造をとることにより、膜剥離は防止できる。

【0017】また、基板1と有機光導波路の下部クラッド2との間に接着層10や、第2の下部クラッド2などの中間層を設けてもよい。中間層を設けた場合にも、樹脂が光導波路を形成する絶縁膜、基板1、中間層に接する構造をとることにより、膜剥離は防止できる。複数の 20 中間層を設けた場合には、樹脂が光導波路を形成する絶縁膜、基板1、複数の中間層に接する構造をとることにより、膜剥離は防止できる。

【0018】一方、有機光導波路を搭載して光モジュールを製造する際、光モジュールの封止に用いる樹脂9を利用できる。この封止用樹脂が有機光導波路の端面に入り込むようにする。そうすることにより封止用樹脂9がポリイミド膜と基板とを接着し、膜剥離を防止できる。

【0019】具体的には以下の光モジュールの構造をとることにより課題は解決できる。すなわち、有機光導波 30路を搭載しており、樹脂封止されている光モジュールにおいて、有機光導波路が下から順に下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きくその差が2. 5×10^{-5} ($/\!\!$ C)以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が 10μ m以上であり、さらに樹脂封止に用いられる樹脂が有機光導波路の端面に入り込み基板、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つ 40光モジュール。

【0020】光モジュールの封止に用いる樹脂9を利用する場合にも、有機光導波路を構成する絶縁膜厚が2倍、4倍になれば、基板1と絶縁膜との熱膨張係数差が2分の1、4分の1で膜剥離が発生する。この場合にも封止用樹脂が基板1と、光導波路を構成する絶縁膜とに接する構造をとることにより膜剥離を防止できる。さらに、基板1と有機光導波路の下部クラッド2との間に接着層10を持つ場合にも、封止用樹脂が基板1と、中間

ことにより膜剥離を防止できる。

【0021】また、ポリイミド膜は熱膨張係数が大きいため、このポリイミド膜を用いて有機光導波路を構成した場合、特に本発明は有効である。

10

【0022】上記には、光モジュールを樹脂封止する場合を記したが、本発明は光集積回路を樹脂封止する際にも有効である。したがって、光モジュールだけでなく光集積回路も本発明に含まれる。

[0023]

① 【発明の実施の形態】 (実施例1)以下、図4を参照して本発明を有機光導波路に適応した場合の実施例を説明する。図4 (a)は下部クラッド2を形成した状態を示す断面図である。シリコンの基板1の上にポリイミドの前駆体(ポリアミド酸)をスピンコート法により塗布する。膜厚は5μmである。これを350℃でベーキングを行うことによりポリアミド酸をイミド化させる。イミド化することによりポリマー内のCH基振動による赤外吸収が減り、波長1.4±0.5μmの光導波路損失が減る。

〇 【0024】図4(b)はコア3を形成した図である。 図4(a)の構造上にポリイミドの前駆体を塗布・ベー キングする。膜厚は5μmである。この際コア3の屈折 率は下部クラッド2の屈折率よりも大きくなるようにポ リイミドの前駆体を選ぶ。そしてフォトリソグラフィー とドライエッチにより余分な部分を除去しコア3を形成 する。

【0025】図4(c)は上部クラッド4を形成した図である。図4(b)の構造上にポリイミドの前駆体を塗布・ベーキングする。膜厚はコア3の上部において 5μ mである。この際、上部クラッド4の屈折率は下部クラッド2の屈折率と同じになるように、ポリイミドの前駆体を選ぶ。上部クラッド4の作製が完了した時点でのポリイミド膜厚は 15μ mで、ポリイミド膜と基板1との熱膨張係数差は 2.5×10^{-5} (/C)であるため膜剥離が発生する。

【0026】図4(d)はシリコン樹脂9を光導液路端面に接着させた図である。シリコン樹脂9は光導液路端面にまで入り込みポリイミド膜と基板1とに接着する。こうすることによりポリイミド膜の剥離を防止できる。すなわち、膜剥離による有機光導波路の劣化を防ぎ信頼性を向上できる。

【0027】図1(a)は上記のようにして作製した光 導波路の概略斜視図である。また同図(b)は上記図1 (a)の円で示した端面部の断面を示したものである。 【0028】図5は本発明の効果を示す図である。樹脂 9をポリイミド膜と基板1とに接着させることにより膜 剥離を防止できることがわかる。

に、基板1と有機光導波路の下部クラッド2との間に接 【0029】 (実施例2) つぎに、図6を参照しなが 着層10を持つ場合にも、封止用樹脂が基板1と、中間 ち、シリコン基板1と下部クラッド2との間に中間層を 層と、光導波路を構成する絶縁膜とに接する構造をとる 50 設けた実施例を説明する。本実施例において、中間層は

IIポリイミド膜と基板1との接着性を向上させる接着層1 0である。

【0030】図6(a)は第1の中間層である接着層1 0を形成した図である。シリコンの基板1の上に接着層 10をスピンコート法により塗布する。膜厚は0.1μ mである。

【OO31】図6(b)は下部クラッド2を形成した図 である。図6 (a) の構造上にポリイミドの前駆体(ポ リアミド酸)をスピンコート法により塗布する。膜厚は 5 μmである。これを 3 5 0 ℃でベーキングを行うこと によりポリアミド酸をイミド化させる。イミド化するこ とによりポリマー内のCH基振動による赤外吸収が減 り、波長1. 4±0. 5μmの光導波路損失が減る。

【0032】図6(c)はコア3を形成した図である。 図6 (b) の構造上にポリイミドの前駆体を塗布・ベー キングする。膜厚は5μmである。この際コア3の屈折 率は下部クラッド2の屈折率よりも大きくなるようにポ リイミドの前駆体を選ぶ。そしてフォトリソグラフィー とドライエッチにより余分な部分を除去しコア3を形成

【0033】図6 (d) は上部クラッド4を形成した図 である。図6(c)の構造上にポリイミドの前駆体を塗 布・ベーキングする。膜厚はコア3の上部において 5μ mである。この際、上部クラッド4の屈折率は下部クラ ッド2の屈折率と同じになるようにポリイミドの前駆体 を選ぶ。上部クラッド4の作製が完了した時点でのポリ イミド膜厚は15μmで、ポリイミド膜と基板1との熱 膨張係数差は2.5×10⁻⁵ (/℃) であるため膜剥離 が発生する。

【0034】図6(e)はシリコン樹脂9を光導波路端 面に接着させた図である。シリコン樹脂9は光導波路端 面にまで入り込みポリイミド膜と基板1とに接着する。 こうすることによりポリイミド膜の剥離を防止できる。 すなわち、膜剥離による有機光導波路の劣化を防ぎ信頼 性を向上できる。

【0035】図7は本発明の効果を示す図である。接着 層10を設けてポリイミド膜との接着性を向上させたが 不十分であり膜剥離が発生する。これに対し樹脂9をポ リイミド膜と基板1とに接着させた場合は膜剥離が防止 できていることがわかる。

【0036】 (実施例3) 図8を参照しながら本発明の 第3の実施例を説明する。本実施例は、第2の実施例と 同様に、シリコン基板1と下部クラッド2との間に中間 層を設けた。ただし、上記中間層は、第2の下部クラッ ド層2である。この第2の下部クラッド層2は光導波路 内の光の閉じ込めを向上させるために設けたものであ る。

【0037】図8(a)は第2の下部クラッド層2を形 成した図である。シリコンの基板1の上にポリイミドの

る。膜厚は3μmである。これを350℃でベーキング を行うことによりポリアミド酸をイミド化させる。イミ ド化することによりポリマー内のCH基振動による赤外 吸収が減り、波長1. 4±0. 5μmの光導波路損失が

【0038】図8(b)は下部クラッド2を形成した図 である。図8 (a) の構造上にポリイミドの前駆体を塗 布・ベーキングする。膜厚は5μmである。

【0039】図8(c)はコア3を形成した図である。 図8 (b) の構造上にポリイミドの前駆体を塗布・ベー キングする。膜厚は 5μ mである。この際コア3の屈折 率は下部クラッド2の屈折率よりも大きくなるようにポ リイミドの前駆体を選ぶ。そしてフォトリソグラフィー とドライエッチにより余分な部分を除去しコア3を形成

【0040】図8 (d) は上部クラッド4を形成した図 である。図8 (c) の構造上にポリイミドの前駆体を塗 布・ベーキングする。膜厚はコア3の上部において5μ mである。この際、上部クラッド4の屈折率は下部クラ ッド2の屈折率と同じになるようにポリイミドの前駆体 を選ぶ。上部クラッド4の作製が完了した時点でのポリ イミド膜厚は18μmで、ポリイミド膜と基板1との熱 膨張係数差は2. 5×10⁻⁵ (/℃) であるため膜剥離 が発生する。

【0041】図8 (e) はシリコン樹脂9を光導波路端 面に接着させた図である。シリコン樹脂9は光導波路端 面にまで入り込みポリイミド膜と基板1とに接着する。 こうすることによりポリイミド膜の剥離を防止できる。 すなわち、膜剥離による有機光導波路の劣化を防ぎ信頼 性を向上できる。本実施例の場合も図5に示した効果が 得られる。

【0042】 (実施例4) 図9を参照しながら第4の実 施例を説明する。本実施例は、シリコン基板1と下部ク ラッド2との間に、第1と第2の中間層を設けた例であ る。本実施例において第1と第2の中間層はそれぞれ、 ポリイミド膜と基板1との接着性を向上させる接着層1 0と、光導波路内の光の閉じ込めを向上させる第2の下 部クラッド2である。

【0043】図9(a)は接着層10を形成した図であ る。シリコンの基板1の上に接着層10をスピンコート 法により塗布する。膜厚は O. 1 μ m である。

【0044】図9(b)は第2の下部クラッド層2を形 成した図である。図9 (a) の構造上にポリイミドの前 駆体を塗布・ベーキングする。膜厚は3μmである。

【0045】図9(c)は下部クラッド2を形成した図 である。図9(b)の構造上にポリイミドの前駆体を塗 布・ベーキングする。膜厚は5μmである。

【0046】図9 (d) はコア3を形成した図である。 図9 (c) の構造上にポリイミドの前駆体を塗布・ベー 前駆体 (ポリアミド酸)をスピンコート法により塗布す 50 キングする。膜厚は5μmである。この際コア3の屈折

率は下部クラッド2の屈折率よりも大きくなるようにポリイミドの前駆体を選ぶ。そしてフォトリソグラフィーとドライエッチにより余分な部分を除去しコア3を形成する。

13

【0047】図9 (e) は上部クラッド4を形成した図である。図9 (d) の構造上にポリイミドの前駆体を塗布・ベーキングする。膜厚はコア3の上部において 5μ mである。この際、上部クラッド4の屈折率は下部クラッド2の屈折率と同じになるようにポリイミドの前駆体を選ぶ。上部クラッド4の作製が完了した時点でのポリイミド膜厚は 18μ mで、ポリイミド膜と基板1との熱膨張係数差は 2.5×10^{-5} ($/^{\circ}$ C) であるため膜剥離が発生する。

【0048】図9(f)はシリコン樹脂9を光導波路端面に接着させた図である。シリコン樹脂9は光導波路端面にまで入り込みポリイミド膜と基板1とに接着する。こうすることによりポリイミド膜の剥離を防止できる。すなわち、膜剥離による有機光導波路の劣化を防ぎ信頼性を向上できる。本実施例の場合も図7に示した効果が得られる。

【0049】(実施例5)図10を参照しながら実施例5を説明する。本実施例は基板1をSiO2膜とシリコンからなる2層構造にした実施例である。基板1を2層構造をとらせることにより光導波路の光の閉じ込めを向上させることができる。

【0050】図10(a)は下部クラッド2を形成した図である。シリコンとSiO2膜の2層構造を持つの基板1の上にポリイミドの前駆体(ポリアミド酸)をスピンコート法により塗布する。膜厚は5μmである。これを350℃でベーキングを行うことによりポリアミド酸 30をイミド化させる。イミド化することによりポリマー内のCH基振動による赤外吸収が減り、波長1.4±0.5μmの光導波路損失が減る。

【0051】図10(b)はコア3を形成した図である。図10(a)の構造上にポリイミドの前駆体を塗布・ベーキングする。膜厚は5μmである。この際コア3の屈折率は下部クラッド2の屈折率よりも大きくなるようにポリイミドの前駆体を選ぶ。そしてフォトリソグラフィーとドライエッチにより余分な部分を除去しコア3を形成する。

【0052】図10 (c) は上部クラッド4を形成した図である。図10 (b) の構造上にポリイミドの前駆体を塗布・ベーキングする。膜厚はコア3の上部において 5μ mである。この際、上部クラッド4の屈折率は下部クラッド2の屈折率と同じになるようにポリイミドの前駆体を選ぶ。上部クラッド4の作製が完了した時点でのポリイミド膜厚は 15μ mで、ポリイミド膜と基板1との熱膨張係数差は 2.5×10^{-5} ($/^{\circ}$ C) であるため膜剥離が発生する。

【0053】図10(d)はシリコン樹脂9を光導波路 50 ポリマー光導波路の入力側端面に入り込み、基板1と下

端面に接着させた図である。シリコン樹脂9は光導液路 端面にまで入り込みポリイミド膜と2層構造を持つ基板 1とに接着する。こうすることによりポリイミド膜の剥 離を防止できる。すなわち、膜剥離による有機光導液路 の劣化を防ぎ信頼性を向上できる。本実施例の場合も図 5に示した効果が得られる。

【0054】(実施例6)以下は本発明を光モジュール に適応した場合の実施例である。以下、図11を参照し ながら実施例を説明する。

【0055】図11(a)はフォトディテクタ5の搭載部7を形成した図である。図4(c)の構造にフォトリソグラフィーとドライエッチによりポリイミド膜を除去し、搭載部7を形成する。

【0056】図11(b)は有機光導波路の入力側にファイバーブロック8を装着した図である。入力側の光導波路端面で発生するポリイミド膜の剥離は、このファイバーブロック8が入力側端面を上から抑え込むので防止できる。

【0057】図11(c)は有機光導波路の出力側にフォトディテクタ5を装着した図である。

【0058】図11(d)は光モジュールの保護のた め、樹脂9を封止した図である。封止用樹脂9としては シリコンジェルが一般的である。この際、樹脂9が有機 光導波路の出力側とフォトディテクタ5を覆いかぶせる ように封止する。こうすることにより樹脂9がポリマー 光導波路の出力側端面に入り込み、基板1と下部クラッ ド2とコア3と上部クラッド4の各々に接するようにな る。すると光導波路を構成しているポリイミド膜と基板 1とを接着し、出力側端面で起こるポリイミド膜の剥離 を防止できる。すなわち、膜剥離による光モジュールの 劣化を防ぎ、信頼性を向上できる。実施例6のポリイミ ド膜厚は15μmで、ポリイミド膜と基板1との熱膨張 係数差は2. 5×10⁻⁵ (/℃) であるため膜剥離が発 生する。しかし、樹脂9が基板1とポリイミド膜に接着 することにより本実施例の場合も図5に示した効果が得 られる。

【0059】(実施例7)図12を参照しながら実施例7を説明する。本実施例は本発明を光モジュールに適応した場合の実施例であり、光導波路の入力側に直接、ファイバー11を樹脂9で固定したものである。こうするにより樹脂9が光導波路の入力側端面を覆うため、入力側端面の膜剥離を防止できる。

【0060】図12(a)はフォトディテクタ5の搭載部7を形成した図である。図4(c)の構造にフォトリソグラフィーとドライエッチによりポリイミド膜を除去し搭載部7を形成する。

【0061】図12(b)は有機光導波路の入力側にファイバー11を樹脂9で固定した図である。入力側の光 導波路端面で発生するポリイミド膜の剥離は、樹脂9がポリマー光導波路の入力側端面に入り込み、基板1と下

部クラッド2とコア3と上部クラッド4の各々に接する ようになる。すると光導波路を構成しているポリイミド 膜と基板1とを接着し、入力側端面で起こるポリイミド 膜の剥離を防止できる。

15

【OO62】図12(c)は有機光導波路の出力側にフ ォトディテクタ5を装着した図である。

【0063】図12(d)は光モジュールの保護のた め、樹脂9を封止した図である。封止用樹脂9としてシ リコンジェルが一般的である。この際、樹脂 9 がポリマ 一光導波路の出力側とフォトディテクタ5を覆いかぶせ 10 るように封止する。こうすることにより樹脂9がポリマ 一光導波路の出力側端面に入り込み、基板1と下部クラ ッド2とコア3と上部クラッド4の各々に接するように なる。すると光導波路を構成しているポリイミド膜と基 板1とを接着し、出力側端面で起こるポリイミド膜の剥 離を防止できる。すなわち、膜剥離による光モジュール の劣化を防ぎ、信頼性を向上できる。実施例7のポリイ ミド膜厚は15μmで、ポリイミド膜と基板1との熱膨 張係数差は2.5×10⁻⁵ (/℃) であるため膜剥離が 発生する。しかし、樹脂9が基板1とポリイミド膜に接 20 着することにより本実施例の場合も図5に示した効果が 得られる。

【0064】 (実施例8) 図13を参照しながら実施例 8を説明する。本実施例は、本発明を光モジュールに適 応した場合の実施例であり、シリコン基板1と下部クラ ッド2との間に、中間層を設けたものである。本実施例 において中間層は、ポリイミド膜と基板1との接着性を 向上させる接着層10である。

【0065】図13(a)はフォトディテクタ5の搭載 部7を形成した図である。図6 (c) の構造にフォトリ 30 ソグラフィーとドライエッチによりポリイミド膜を除去 し搭載部7を形成する。

【0066】図13(b)は有機光導波路の入力側にフ ァイバーブロック8を装着した図である。入力側の光導 波路端面で発生するポリイミド膜の剥離は、このファイ バーブロック8が入力側端面を上から抑え込むので防止 できる。

【0067】図13(c)は有機光導波路の出力側にフ オトディテクタ5を装着した図である。

【0068】図13 (d) は光モジュールの保護のた め、樹脂9を封止した図である。封止用樹脂9としては シリコンジェルが一般的である。この際、樹脂9がポリ マー光導波路の出力側とフォトディテクタ5を覆いかぶ せるように封止する。こうすることにより樹脂9がポリ マー光導波路の出力側端面に入り込み、基板1と下部ク ラッド2とコア3と上部クラッド4の各々に接するよう になる。すると光導波路を構成しているポリイミド膜と 基板1とを接着し、出力側端面で起こるポリイミド膜の 剥離を防止できる。すなわち、膜剥離による光モジュー ルの劣化を防ぎ信頼性を向上できる。実施例10のポリ 50 ィテクタ5のかわりにレーザダイオードを挿入すること

イミド膜厚は15μmで、ポリイミド膜と基板1との熱 膨張係数差は 2.5×10^{-5} ($/\mathbb{C}$) であるため膜剥離 が発生する。しかし、樹脂9が基板1とポリイミド膜に 接着することにより本実施例の場合も図7に示した効果 が得られる。

【0069】 (実施例9) 図14を参照しながら実施例 9を説明する。本実施例は、本発明を光モジュールに適 応した場合の実施例であり、シリコン基板1と下部クラ ッド2との間に中間層を設け、さらに光導波路の入力側 に直接、ファイバー11を樹脂9で固定したものであ る。本実施例において中間層は、ポリイミド膜と基板1 との接着性を向上させる接着層10である。また光導波 路の入力側に直接、ファイバー11を樹脂9で固定する により樹脂 9 が光導波路の入力側端面を覆うため、入力 側端面の膜剥離を防止できる。

【0070】図14(a)はフォトディテクタ5の搭載 部7を形成した図である。図6 (c) の構造にフォトリ ソグラフィーとドライエッチによりポリイミド膜を除去 し搭載部7を形成する。

【0071】図14(b)は有機光導波路の入力側にフ ァイバー11を樹脂9で固定した図である。入力側の光 導波路端面で発生するポリイミド膜の剥離は、樹脂 9 が ポリマー光導波路の入力側端面に入り込み、基板1と下 部クラッド2とコア3と上部クラッド4の各々に接する ようになる。すると光導波路を構成しているポリイミド 膜と基板1とを接着し、入力側端面で起こるポリイミド 膜の剥離を防止できる。

【0072】図14(c)は有機光導波路の出力側にフ ォトディテクタ5を装着した図である。

【0073】図14 (d) は光モジュールの保護のた め、樹脂9を封止した図である。封止用樹脂9としては シリコンジェルが一般的である。この際、樹脂9がポリ マー光導波路の出力側とフォトディテクタ5を覆いかぶ せるように封止する。こうすることにより樹脂9がポリ マー光導波路の出力側端面に入り込み、基板1と下部ク ラッド2とコア3と上部クラッド4の各々に接するよう になる。すると光導波路を構成しているポリイミド膜と 基板1とを接着し、出力側端面で起こるポリイミド膜の 剥離を防止できる。すなわち、膜剥離による光モジュー ルの劣化を防ぎ信頼性を向上できる。実施例11のポリ イミド膜厚は15μmで、ポリイミド膜と基板1との熱 膨張係数差は2. 5×10⁻⁵ (/℃) であるため膜剥離 が発生する。しかし、樹脂9が基板1とポリイミド膜に 接着することにより本実施例の場合も図7に示した効果 が得られる。

【0074】 (実施例10) 本実施例は、本発明の実施 例6の図11に示した構造において、フォトディテクタ 5のかわりにレーザダイオードを挿入したものである。 本実施例と同様に、実施例7ないし9におけるフォトデ

1.7

も可能である。

[0075]

【発明の効果】本発明によると、有機光導波路端面部に接した樹脂9が有機光導波路と基板1とを接着するため、有機光導波路を形成している絶縁膜の剥離を防止する。したがって有機光導波路、および有機光導波路を搭載した光モジュールの信頼性を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による有機光導波路構造の例を示す概略 斜視図および部分拡大断面。

【図2】従来の有機光導波路構造の例を示す概略斜視図

【図3】ポリイミド膜の剥離幅と光導波路端面部の損失 との相関を示す測定図。

【図4】本発明の実施例1の光導波路の製造工程を示す 断面図。

【図5】本発明の実施例1および従来例における加速劣 化試験結果を示す測定図。

【図 6 】本発明の実施例 2 の光導波路の製造工程を示す 断面図。

【図7】本発明の実施例2および従来例における加速劣

化試験結果を示す測定図。

【図8】本発明の実施例3の光導波路の製造工程を示す断面図。

【図9】本発明の実施例4の光導波路の製造工程を示す 断面図。

【図10】本発明の実施例5の光導波路の製造工程を示す販面図

【図11】本発明の実施例6の光導波路の製造工程を示す断面図。

10 【図12】本発明の実施例7の光導波路の製造工程を示す断面図。

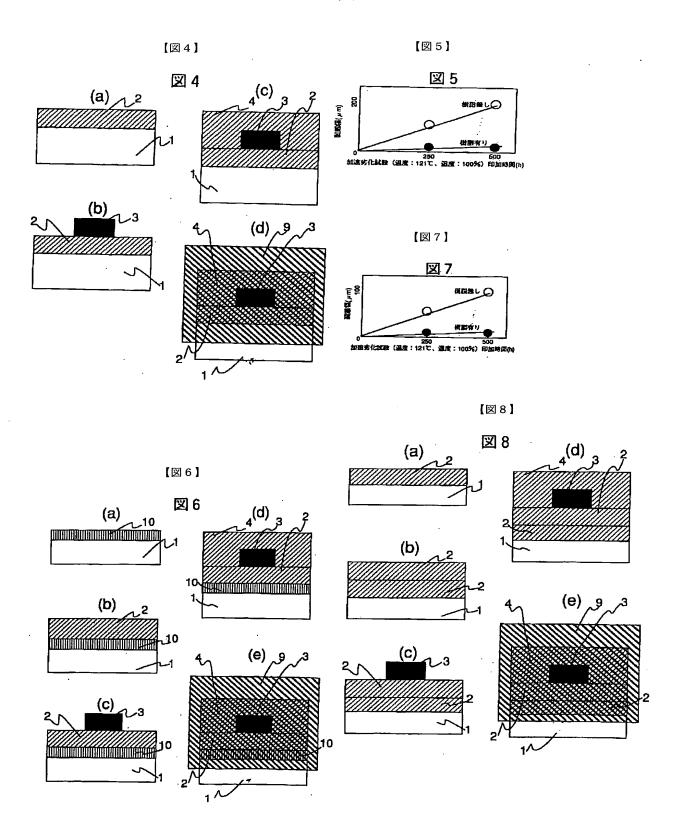
【図13】本発明の実施例8の光導波路の製造工程を示す断面図。

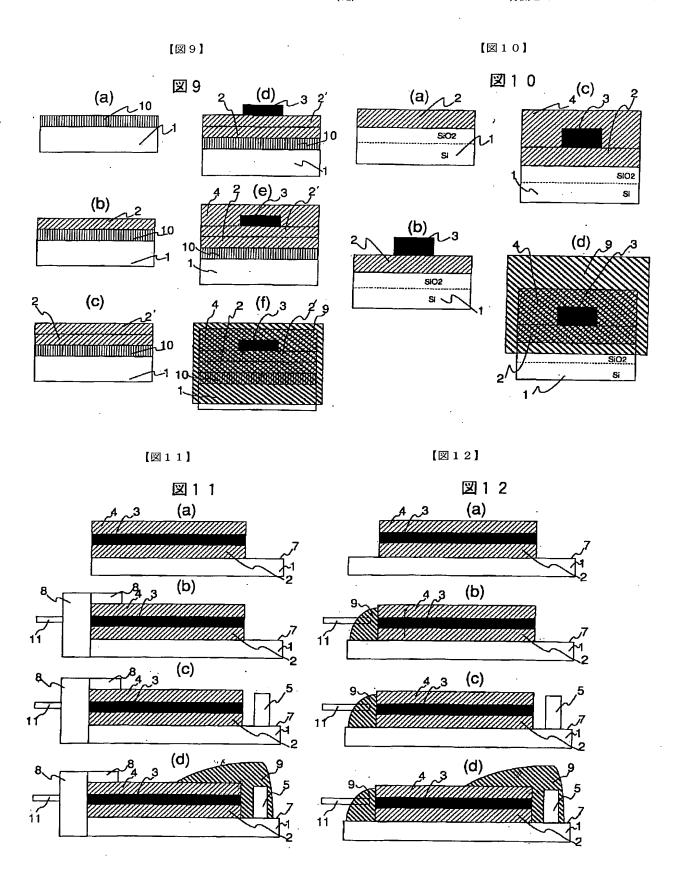
【図14】本発明の実施例9の光導波路の製造工程を示す断面図。

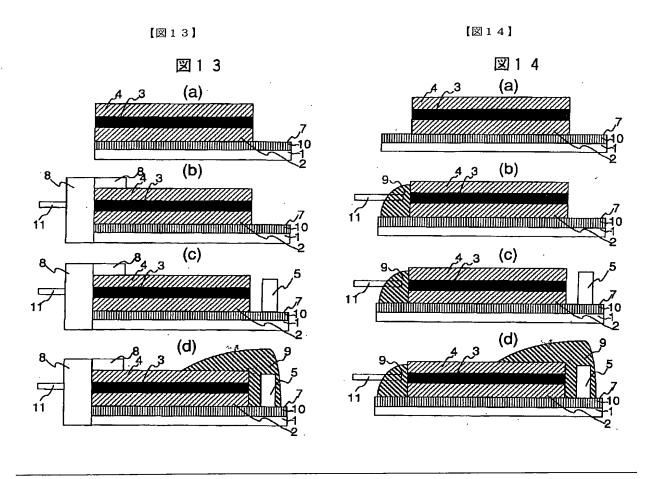
【符号の説明】

1…基板、2…下部クラッド、3…コア、4…上部クラッド、5…フォトディテクタ、7…搭載部、8…ファイバーブロック、9…樹脂、10…接着層、11…光ファ 20 イバー。

(図 2)
(図 2)
(図 2)
(図 3)
(D 3)







フロントページの続き

(72) 発明者 長良 高光

東京都小平市上水本町5丁目22番1号 株式会社日立超エル・エス・アイ・システム ズ内

(72) 発明者 小泉 真理

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地株式会社日立製作所中央研究所内

(72) 発明者 桑原 明

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株 式会社日立製作所通信システム事業本部内 Fターム(参考) 2H047 KA04 KA15 MA05 MA07 PA02 PA21 PA24 PA28 QA05 QA07 TA00 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】 平成17年2月24日(2005.2.24)

【公開番号】特開2001-183539(P2001-183539A)

【公開日】平成13年7月6日(2001.7.6)

【出願番号】特願平11-369143

【国際特許分類第7版】

G 0 2 B 6/122 G 0 2 B 6/12

[FI]

G 0 2 B 6/12 A G 0 2 B 6/12 N

【手続補正書】

【提出日】平成16年3月19日(2004.3.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

有機光導波路が、下から順に下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が2.5×10⁻⁵ (/℃)以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が10μm以上であり、さらに樹脂が基板、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項2】

有機光導波路が、下から順に下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が1.2×10⁻⁵ (/℃)以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が20μm以上であり、さらに樹脂が基板、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項3】

有機光導波路が、下から順に下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が 0.6 × 1 0 ⁻⁵ (/℃)以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が 4 0 μ m以上であり、さらに樹脂が基板、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項4】

有機光導波路が、下から順に中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が2.5×10⁻⁵ (/℃)以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が10μm以上であり、さらに樹脂が基板、中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項5】

有機光導波路が、下から順に中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が1.2×10⁻⁵ (/℃)以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が20μm以上であり、さらに樹脂が基板、中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項6】

有機光導波路が、下から順に中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が 0 . 6 × 1 0 ⁻⁵ (/℃)以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が 4 0 μ m以上であり、さらに樹脂が基板、中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項7】

有機光導波路が、下から順に第1の中間層、第2の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が2.5×10⁻⁵ (/℃)以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が10μm以上であり、さらに樹脂が基板、下部クラッド、コア、上部クラッド、の全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

【請求項8】

有機光導波路が、下から順に第1の中間層、第2の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が1.2×10⁻⁵ (/℃)以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が20μm以上であり、さらに樹脂が基板、第1の中間層、第2の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路

【請求項9】

有機光導波路が、下から順に第 1 の中間層、第 2 の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が 0. 6 × 1 0 $^{-5}$ (/ $^{\circ}$) 以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が 4 0 μ m以上であり、さらに樹脂が基板、第 1 の中間層、第 2 の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路

【請求項10】

有機光導波路が、下から順に第1の中間層、第2の中間層、第3の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドをそれぞれ基板上に積層して形成されたものであり、下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の熱膨張係数が基板の熱膨張係数よりも大きく、その差が2. 5×10^{-5} ($/ \mathbb{C}$) 以上であり、さらに下部クラッド、コア、上部クラッドを構成する絶縁膜の膜厚が10 μ m以上であり、さらに樹脂が基板、第1の中間層、第2の中間層、第3の中間層、下部クラッド、コア、上部クラッドの全てに接する構造を持つことを特徴とする有機光導波路。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.